J4 11137016 JJE 1965

(54) FILM FORMING DEVICE

(11) 60-137016 (A)

(43) 20.7.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 58-249061

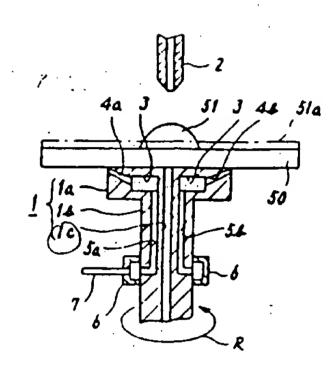
(22) 26.12.1983

(71) MITSUBISHI DENKI K.K. (72) MASAHARU TOKUDA(3)

(51) Int. Cl. H01L21/30,B05C11/08

body of an organic agent for forming a film by injecting a gas to the whole peripheral region of the back of the sheet body from the side surface of a tabular body when the organic film is formed on the main surface of the sheet body. CONSTITUTION: A wafer 50 is placed on the upper surface of a tabular body la so that the central section of the main surface of the wafer is placed on a vacuum bole le. A high pressure gas is injected to the whole peripheral region of the

so that the central section of the main surface of the wafer is placed on a vacuum hole 1c. A high-pressure gas is injected to the whole peripheral region of the back of the wafer 50 from gas injection holes 4a, 4b. A resist agent 51 for forming a film is dropped onto the central section of the main surface of the wafer 50, and the wafer 50 is turned. Accordingly, a creeping of the resit to the back side as an unnecessary section scattering to the outside from the periphery of the wafer of the resist agent 51 can be prevented because the high-pressure gas is injected to the whole peripheral region of the back of the wafer from the injection holes.



砂公開特許公報(A)

昭60 - 137016

@Int_Cl_!

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)7月20日

H 01 L 21/30 B 05 C 11/08

Z-6503-5F 7248-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

8発明の名称 成膜装置

> ②特 昭58-249061

罗出 - 昭58(1983)12月26日

登発 明 者 . #

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所 正 治

您発 明者 平 野 寛

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

明 者 大

内 雅.人

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

母発 明 者

笿

伊丹市瑞原 4.丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所

迎出 願 人 三菱電機株式会社 32代 理 人 弁理士 大岩 増進

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号 外2名

上旬上にこの上田の心伏より大きい形状の 祝園され異型改造される奴状体と、この 道の中心部に先達が過ぎされ上記板状 上に有機模を収集するものにおいて、上記板状体 の上面上に真空改存された上記減板体の裏面の全 周縁思へ上記板状体の瞬回から気体を噴射させる ようにしたとどを持立とする奴婢装理。

3. 免明而非祖左识明

〔 幾明の技術分野 〕

上ルレジスト映立との有機減を巡視する巡視装置

た関するものである。

〔促炔技前〕

半導体ウエーハの主面上にレジスト級を 収損する収損衰進を例にとり説明する。

第1別は従来の政策装置の一例の主要講成 要品 全示す正面図である。

凶において、川口上山上にこの上山の形状より と始終する)何が収慮され異型数目される版状本 (la)とこの版状体 (la)の下面の中心思に先端が出 ●され 放伏体 (la) を図示矢印 R 万间 C 高速凹 転さ せる凹転館 (16) とこの回転館 (16) の細線に沿い一 方の海巡が板状体 (la) の上面に開口し他方の選ぶ。 が真空装置(凶示せず)に連通するように恐けら れ反状体 (la) の上面上に収慮されたウエーハ印を . 再里改善する真空孔 (lc) とを有するスピンナー。. 21はスピンナー(I)の真空孔 (le) の上方の位置に設 **けられ板状体 (Δα) の上面上に真空数者されたウェ** この発明は半端体ウェーハなどの違反体の主側 . 一八Wの主面上に形要量の収載用レジスト朝 5D を 浦下するレジスト削浦下管である。

- 次に、この従来的の芸匠の作用について紀外十 ろ。

ます、利工程から散送されたウエーへ似をその 主面の中心部が毎望孔 (1c) 上に位置するようにして では体 (1a) の上面上に 数減して 真空吸 まする。 次に、レジスト 削減下者(2) から所要性の 以減州レジスト削60 をウェーへ60 の主面の中心部上に 減下 したのちに、スピンナー(1) の回転軸 (1b) を図示矢 以 R 方向に回転させて ウェーへの を回転させると、 ウェーへ 60 の回転による速心力によつて、 成銭用 レジスト削値が ウェーへ 60 の主面の 中心部から 周 唯へ向つて広がり 陶暖から レジスト削60 の不要部 分が外部へ 放散して ウェーへ 60 の主面上に一点 額 確で図示する所遺憾学の レジスト 模 (51a) が 成績される。

ところが、この従来例の質値では、レジスト級 (51a) の収貨時に収集用レジスト制油のウェーハ級 の両種から外配へ飛取する不要部分の一部がウェ ーパ切の裏面側へ回り込んでウェーバ側の裏面の 用種部に摂引する。このように、ウェーバ師の裏

体量、 (4a) および (40) は一方の構造が仮状体 (la) の側面の上部に誤口し個方の湯部が高圧気体量は 内に謝口するように設けられる圧気は富山内の必 圧気体を、仮状体 (la) の上田上に典空収費される の具務例での導張はであるウェーハ旬の長歯の周 産則へ強射させる気体模材化である。なお、板状 体 (la) の上側上に異型数点されたウエーハ旬の長 歯の全周縁眼へ一様に高圧気体を嗅射させるよう に気体順射孔 (40), (40) と同様の気体質射孔が多数 及けられている。 (5a) おェび (5b) は一方の端出が 高圧気体室(3)内に開口し他方の41部が回転軸 (1b) の構造に調口するように及けられ高圧気体量は内 へ漸圧気体を透給する高圧気体送給孔、削は回転 翰 (10) を収り出み回転船 (10) 貨が廃口するコの字 状の助画形状を有しぬ圧気体送給孔 (5a), (5b) の崩 口を扱うように以けられた透暗孔連結環である。 . 左右、运输孔通路:(16) 万阙口谓南红比较的杂歌左 - 0 リング(図示せす)などを介して回転軸 (1b) の 舞遊に接して内転替 (ID) の凹転に支援のないよう 化磷酸されている。山江一方の建設が透暗孔連絡

面の関係形化レジスト列5Dが供着すると、東工程 例えばペーキング処理工程。成先処理工程などに おけるほり扱いに支継が生ずるという欠点があつ た。

〔発明の武長〕〕

〔発明の異路例〕

34 2 図はこの発明の一乗権例の成績接近の主要 構成使素を示す切断端面図である。

図において、第1図に示した従来例の符号と何。 一符号は何寿配分を示す。(3) は板状体 (1a) の内部 に美空孔 (1c) を取り組んで設けられ乾燥した鳥圧 の空気・温素などの気体が运給されてくる底圧気

境。6)の開発を貫通して运給孔連結域(6)以に、同日し 地方の講説が属圧気体体(図示せず)に連結され た高圧気体运給者である。

次化、Cの具施例の質値の作用について説引する。

#**66**대 (3)

受影分が外影へ飛散してウエーハ何の主由上に一点重視で図示する所重異単のこの表現例での有機 成であるレジスト版 (51a) が収載される。

この共和内の技績では、ウエーへ何の美国の全 出対出へ気体質財化 (44)。(4b) から成正気体を供替 させるので、成蹊用レジスト利却のウエーへ何の 通報から外部へ飛取する不要部分のウエーへ何の 抵面側への回り込みを防止することができる。従 つて、第1回に示した従来例のように、成蹊用レ ジスト利却の不要部分のウェーへ何の長面調への 回り込みによつて、後工程における収り扱いに支 雌が生ずるのをなくすことができる。

第3回はこの発明の他の実施例の成績装置の主 要構成要素を示す切断端面図である。

凶において、第1凶おエび弟2凶に示した符号 と同一年号は同帯必分を示す。

この実施例では、気体検討孔 (4a), (4b) は一方の 選挙が収状体 (1a) の貧血の上嵌れ回口も他方の選 当が収状体 (1a) の下面の回転性 (1b) の固者部分以 外の単分化研口するように設けられ、透給孔連絡 選用は回転機 (10) を取り出み板状体 (14) の下面に乗し気体質打孔 (44), (40) の現日を覆うように設けられている。この英程調においても、県2四尺ホレル共移調と同様の効果があることは容易に進解されよう。

たお、これまで、ウェーハ砂の主面上ボンジスト製 (51m) を収録する収表装置を何だとり述べたが この発明は単板体の主面上に有機減を収録する収 製造唯一般に適用できる。

〔角明の効果〕

以上、説明したように、この後明の収録策謀では、スピンナーの仮状体の上面上に異空戦者されこの仮状体の上面の形状より大きい形状の構版体の主面上に再強減を収録する派に、準仮体の長面の全角性がへ板状体の側面から気体を嗅討させるようにしたので、成城用有機料の導版体の長面の関策成への回り込みを防止することができ、この成場用有機制の構版体の長面の周環あへの回り込みを防止することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は従来の収集各域の一例の主要は収集点を示す正面図、第2回はこの発明の一実施例の収集を関する。 製金域の主要構成要素を示す切断場面図、第3図 はこの発明の他の異施門の収集後載の主要構成要 素を示す切断端面図である。

図において、(1)はスピンナー、(1a)は板状体、(1b)は回転軸、(1c)は真空孔、(3)は馬圧気体室、(4a)および(4b)は気体質射孔、(5a)および(5b)は馬圧気体送給孔、(6)は送給孔連結境、(7)は馬圧気体送給管、似はウェーハ(降板体)、(51a) はレジスト膜(有機膜)である。

たお、図中国一件サはそれぞれ以一または相当の分を示す。

代理人 大岩 增 葉

特別時60-137016(4)

